

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100028	マスクアライナー	ミカサ	MA-20	12,000	1,700	1,700	13,200	2,900	3,700	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100029	真空蒸着装置	サンバック	ED-1500R	20,000	1,700	1,700	22,000	2,800	3,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100030	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-10NRV	12,000	2,500	2,500	13,200	5,700	7,400	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100031	ICP高密度プラズマエッチング装置	サムコ	RIE-101iHS	12,000	1,700	1,700	13,200	8,100	10,500	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100032	プラズマCVD装置	サムコ	PD-220ESN	20,000	1,700	1,700	22,000	6,400	8,200	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100034	液体ソースプラズマCVD装置	サムコ	PD-10C1	20,000	800	800	22,000	1,100	1,400	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100035	ヘリコンスパッタリング装置	アルバック	MPS-4000C1／HC1	12,000	2,800	2,800	13,200	5,100	6,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100037	超高精度電子ビーム描画装置 125kV	エリオニクス	ELS-F125-U	32,000	3,900	3,900	35,200	11,800	15,400	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100058	真空紫外光露光装置	エヌ工房	フォトクリエーター PC-01-H	8,000	200	200	8,800	500	600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100059	分子線エビタキシー装置	Riber	32P	200,000	500	700	220,000	1,300	1,700	工
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100077	超高精度電子ビーム描画装置 100kV	エリオニクス	ELS-7000HM	32,000	2,200	2,200	35,200	9,700	12,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100083	ドライエッチング装置	アルバック	NLD-500	12,000	1,400	1,400	13,200	2,500	3,300	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100084	反応性イオンエッチング装置	サムコ	RIE-101iPH	12,000	2,500	2,500	13,200	6,200	8,000	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100085	レーザー描画装置	ネオアーク	DDB-201-200	20,000	700	700	22,000	4,200	5,400	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100086	原子層堆積装置	ピコサン	SUNALE-R	12,000	2,800	2,800	13,200	6,600	8,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100131	コンパクトスパッタ装置	アルバック	ACS-4000-C3-HS	12,000	2,500	2,500	13,200	5,700	7,300	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100145	超高速スキャン高精度電子ビーム露光装置	エリオニクス	ELS-F130HM	32,000	5,100	5,100	35,200	38,000	49,400	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100146	半導体薄膜堆積装置	パスカル	PAC-LMBE	32,000	2,500	2,500	35,200	8,200	10,700	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100254	多元スパッタ装置	アルバック	QAM-4-ST	24,000	4,500	4,500	26,400	7,400	9,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100255	シリコン深堀りエッチング装置	SPPテクノロジーズ	APX-ASE-Pegasus-Polestar	32,000	4,600	4,600	35,200	13,500	17,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100256	電子ビーム蒸着装置	エイコーエンジニアリング	EB-580S	24,000	2,500	2,500	26,400	4,000	5,200	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100257	レーザー顕微鏡	キーエンス	VK-9700／9710	24,000	800	800	26,400	1,900	2,500	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100260	UV-オゾンクリーナー	サムコ	UV-1	8,000	800	800	8,800	900	1,100	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100261	光学干渉式膜厚計	フィルメトリクス	F20-UV	24,000	800	800	26,400	1,200	1,600	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100262	原子層堆積装置(粉末対応型)	ピコサン	R-200 advanced	24,000	3,400	3,400	26,400	9,200	12,000	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100328	レーザー描画装置	ハイデルベルグ・インストルメンツ	DWL66HK	32,000	5,800	5,800	35,200	12,100	15,800	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100329	プラズマ式原子層堆積装置	サムコ	AD-230LP-H	32,000	4,600	4,600	35,200	14,700	19,100	電
クリーンルーム内設置装置 創成研究機構	AP- 100331	卓上型ランプ加熱装置	アドバンス理工	MILA-5000-P-N	32,000	2,100	2,100	35,200	2,400	3,100	電
クリーンルーム内設置装置 理学研究院	AP- 100103	超広帯域波長可変レーザー分光装置	スペクトラ・フィジックス	Tsunami3941-X1S、Opal1.3	8,000	700	1,000	8,800	2,700	3,500	理
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100109	集束イオンビーム加工装置	エリオニクス	EIP-3300	40,000	1,800	1,800	44,000	4,000	5,100	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100299	電子ビーム描画装置	エリオニクス	ELS-3700	24,000	1,100	1,100	26,400	2,500	3,200	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100300	両面マスクアライナ	ズースマイクロテック	MA-6	16,000	800	800	17,600	4,200	5,400	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100301	EB加熱・抵抗加熱蒸着装置	アルバック	EBX-8C	32,000	2,600	2,600	35,200	3,400	4,400	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100302	スパッタ装置	菅製作所	SSP3000Plus	24,000	700	700	26,400	2,200	2,800	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100303	ダイシングソー	DISCO	DAD322	16,000	700	800	17,600	1,400	1,800	情
クリーンルーム内設置装置 工学研究院	AP- 100304	エリブソメータ	日本分光	M-500S	5,600	100	100	6,200	1,000	1,200	情
クリーンルーム内設置装置 アイソトープ 総合センター内	AP- 100241	小動物用PET・SPECT・CT装置	シーメンス	Inveon	16,000	3,900	3,900	17,600	14,100	18,300	ア
クリーンルーム内設置装置 アイソトープ 総合センター内	AP- 100274	Ge半導体検出システム(A)	セイコー・イージー&ジー	GMX30P4	8,000	1,600	1,600	8,800	2,800	3,700	ア
クリーンルーム内設置装置 アイソトープ 総合センター内	AP- 100275	Ge半導体検出システム(B)	セイコー・イージー&ジー	GMX40P4-76	8,000	1,600	1,600	8,800	2,700	3,500	ア
分光分析装置	AP- 100046	フーリエ変換赤外線吸収分光光度計(FT-IR)	日本分光	FT／IR 660Plus	12,000	500	500	13,200	1,400	1,800	電
分光分析装置	AP- 100049	紫外可視近赤外分光光度計	パーキンエルマー	Lamda 900S	12,000	500	500	13,200	1,300	1,700	電
分光分析装置	AP- 100052	結晶分子構造解析装置	日本分光	IRT-3000N	8,000	400	400	8,800	2,500	3,200	創

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
分光分析装置	AP- 100072	ICP発光分析装置	島津製作所	ICPE-9000	32,000	2,000	2,000	35,200	4,200	5,400	創
分光分析装置	AP- 100079	顕微ラマンマイクロスコブシステム	レニショー	inVia Reflex	16,000	2,000	2,000	17,600	4,900	6,300	創
分光分析装置	AP- 100098	生理活性物質試験システム 円二色性分散計	日本分光	J-720形	16,000	400	400	17,600	2,100	2,700	農
分光分析装置	AP- 100110	糖鎖解析システム	GP/バイオサイエンス	GlycoStationReader1200TypeS-1	8,000	400	400	8,800	2,200	2,900	先
分光分析装置	AP- 100132	振動円偏光二色性分光光度計	日本分光	JV-2001M	16,000	300	300	17,600	2,700	3,500	先
分光分析装置	AP- 100144	高分解能レーザー光散乱分光装置	ジョバンイボン ほか	T64000 ほか	80,000	2,500	2,700	88,000	4,900	6,400	理
分光分析装置	AP- 100154	超微量分光光度計	サーモフィッシャーサイエンティフィック	NanoDrop2000	8,000	300	300	8,800	500	600	創
分光分析装置	AP- 100215	円偏光二色性分光装置	日本分光	J-820S	8,000	300	400	8,800	1,800	2,300	薬
分光分析装置	AP- 100266	マーカス型高周波グロー放電発光表面分析装置	堀場製作所	JY-5000RF Type-HK	32,000	2,100	2,100	35,200	3,800	4,900	工
分光分析装置	AP- 100279	フーリエ変換赤外分光光度計	島津製作所	IRAffinity-1S	24,000	5,200	5,200	26,400	6,000	7,800	理
分光分析装置	AP- 100291	紫外可視近赤外分光光度計	日本分光	V-770	8,000	100	100	8,800	500	700	地
電磁波分析装置 X線	AP- 100020	X線光電子分光装置	日本電子	JPC-9010MC	32,000	1,900	1,900	35,200	2,800	3,700	触
電磁波分析装置 X線	AP- 100040	高分解能X線回折装置	ブルカー・エイエックスエス	D8 Discover	16,000	1,900	1,900	17,600	6,500	8,500	電
電磁波分析装置 X線	AP- 100044	X線回折装置	リガク	RINT-2000/PC	40,000	900	900	44,000	2,600	3,400	電
電磁波分析装置 X線	AP- 100045	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	28,000	1,300	1,400	30,800	7,600	9,900	電
電磁波分析装置 X線	AP- 100054	ナノスケールX線構造解析装置	リガク	Nano-viewer IP	24,000	1,600	1,600	26,400	6,000	7,800	創
電磁波分析装置 X線	AP- 100135	極低温X線4軸型回折計	マック・サイエンス	M18X	40,000	2,400	2,600	44,000	7,500	9,700	理
電磁波分析装置 X線	AP- 100139	X線回折装置	リガク	Smart Lab	40,000	3,300	3,300	44,000	10,600	13,700	創
電磁波分析装置 X線	AP- 100149	粉末X線回折装置	リガク	RINT-UltimaⅢ	8,000	500	600	8,800	2,800	3,600	電
電磁波分析装置 X線	AP- 100238	X線光電子分光装置	日本電子	JPS-9200	32,000	1,600	1,700	35,200	7,700	10,000	工
電磁波分析装置 X線	AP- 100269	エネルギー分散型蛍光X線分析装置(XRF)	日本電子	JSX-3100RⅡ	32,000	1,400	1,400	35,200	2,300	2,900	工
電磁波分析装置 X線	AP- 100272	X線回折装置	リガク	Smart Lab	8,000	1,600	1,700	8,800	1,800	2,400	工
電磁波分析装置 X線	AP- 100290	ラウエ結晶方位決定システム	Photonic Science	PSEL_LAUE674_PX5_MG35_SC	8,000	500	500	8,800	2,100	2,700	理
電磁波分析装置 分光	AP- 100041	超薄膜評価装置	日立	HD-2000	16,000	2,400	2,500	17,600	10,000	13,000	電
電磁波分析装置 分光	AP- 100143	電子スピン共鳴装置	ブルカー・バイオスピン	EMX plus	8,000	100	200	8,800	2,600	3,400	情
電磁波分析装置 分光	AP- 100147	時間分解光電子顕微鏡システム	エルミテック	PEEM-Ⅲ	128,000	2,700	2,800	140,800	10,700	13,800	電
電磁波分析装置 分光	AP- 100171	代謝光分析システム	浜松ホトニクス	マルチチャンネル分光器PMA12 ほか	16,000	2,000	2,100	17,600	8,500	11,100	電
電磁波分析装置 分光	AP- 100200	高性能共焦点レーザースキャン顕微鏡(正立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,800	3,700	獣
電磁波分析装置 分光	AP- 100201	高性能共焦点レーザースキャン顕微鏡(倒立)	ツァイス	LSM700	16,000	900	900	17,600	2,900	3,800	獣
電磁波分析装置 分光	AP- 100227	多重極限多核種NMR測定システム(600MHz)	オックスフォード	600/51 Superconducting Magnet System	8,000	1,300	1,400	8,800	23,200	30,200	理
電磁波分析装置 分光	AP- 100326	大気中光電子分光装置	理研計器	AC-3	12,000	2,500	2,500	13,200	5,900	7,700	電
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100091	液体クロマトグラフ飛行時間型質量分析計	ブルカー・ダルトニクス	micrOTOF	8,000	1,300	1,300	8,800	5,600	7,300	地
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100141	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	8800 ICP-QQQ	40,000	3,100	3,200	44,000	8,000	10,400	創
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100142	LC/MS/MS装置	エービー・サイエックス	4000-QTRAP	24,000	2,900	2,900	26,400	11,900	15,500	先
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100150	質量分析装置(MALDI TOF/TOF MS)	ブルカー・ダルトニクス	Ultraflex-Ⅲ	8,000	2,500	2,500	8,800	4,700	6,100	先
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100152	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme	2,900	2,300	2,400	3,200	8,700	11,300	ア
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100153	超高分解能質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	solarix XR-ISHI	4,300	7,400	7,500	4,700	23,600	30,700	ア
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100157	リニアイオントラップ・フーリエ変換質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Orbitrap Elite	16,000	3,700	3,800	17,600	15,300	19,900	創
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100158	高分解能飛行時間型質量イメージングシステム	ブルカー・ダルトニクス	ultrafleXtreme-DHS2 TOF/TOF	16,000	2,700	2,800	17,600	12,200	15,800	創
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100199	安定同位体比質量分析システム	Elementar UK	Iso Prime100 ほか	16,000	1,800	1,800	17,600	7,000	9,100	獣
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100210	四重極飛行時間型質量分析計システム	ウォーターズ	ACQUITY UPLC、Xevo G2 QTOF	16,000	2,800	2,900	17,600	7,600	9,900	薬
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100232	誘導結合プラズマ質量分析装置	アジレント・テクノロジー	ICPMS7700	16,000	2,000	2,000	17,600	3,900	5,100	獣
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100233	液体クロマトグラフィー質量分析装置	島津製作所	LCMS-8030、LC-2010AHT	16,000	1,000	1,000	17,600	2,700	3,500	獣
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100234	ガスクロマトグラフィー質量分析装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	FOCUS DSQⅡ	16,000	200	200	17,600	1,100	1,500	獣

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100281	化合物データ解析システム Biotage (ADVION CMS)	Advion	expression CMS	8,000	1,600	1,600	8,800	3,500	4,600	先
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100321	小型自動質量分析装置 (HPLC=シングル四重極MS)	ウォータース	Alliance HPLC e2695、ACQUITY QDa検出器	8,000	200	200	8,800	1,400	1,800	薬
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100325	タンデム四重極型液体クロマトグラフ質量分析装置 (UPLC=MS/MS)	ウォータース	ACQUITY UPLC, Micromass Quattro PremierXE	8,000	800	900	8,800	6,400	8,200	農
電磁気分析装置 質量分析	AP- 100332	質量分析装置 LTQ=Orbitrap XL(IT/FT)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	LTQ=Orbitrap XL	16,000	3,200	3,300	17,600	13,400	17,400	創
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100015	核磁気共鳴装置 (NMR) (液体試料専用)	日本電子	ECX=600	32,000	2,100	2,200	35,200	16,600	21,500	触
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100016	核磁気共鳴装置 (NMR) (固体試料専用)	日本電子	ECX=400	32,000	2,200	2,300	35,200	7,200	9,300	触
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100017	核磁気共鳴装置 (NMR) (液体試料専用)	日本電子	ECX=400	32,000	2,000	2,200	35,200	6,600	8,600	触
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100089	500MHz NMR測定装置 (cancer) (液体試料専用)	アジレント・テクノロジー	Unity INOVA 500	24,000	2,800	3,000	26,400	3,600	4,700	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100113	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 (液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE DRX500	32,000	1,900	2,000	35,200	7,400	9,600	理
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100121	超伝導フーリエ変換核磁気共鳴装置 (液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	48,000	1,400	1,500	52,800	22,400	29,000	理
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100134	600MHz 固体高分解能核磁気共鳴装置 (固体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECA600 II	80,000	3,900	4,100	88,000	19,100	24,800	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100183	600MHz NMR測定装置 (pegasus) (液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン ほか	AVANCE 600 ほか	24,000	3,700	3,800	26,400	20,000	26,000	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100186	多重極限下NMR分光測定装置	アポロ	HF=1	16,000	400	500	17,600	800	1,100	理
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100189	核磁気共鳴装置 (NMR) (液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECX=400P	8,000	900	1,200	8,800	5,000	6,500	薬
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100190	核磁気共鳴装置 (NMR) (液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECS=400	8,000	800	1,100	8,800	5,400	7,100	薬
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100191	核磁気共鳴装置 (NMR) (液体試料専用)	ジオル・レゾナンス	ECZ=500R	8,000	1,500	1,600	8,800	7,200	9,300	薬
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100222	600MHz NMR測定装置 (libra) (液体試料専用)	アジレント・テクノロジー	Unity INOVA 600AA	24,000	2,800	3,000	26,400	18,500	24,100	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100223	500MHz NMR測定装置 (scorpio) (液体試料専用)	バリアン	=	24,000	2,300	2,500	26,400	7,700	10,000	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100263	800MHz NMR測定装置 (migi) (液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	32,000	7,100	7,500	35,200	54,400	70,700	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100264	800MHz NMR測定装置 (hidari) (液体試料専用)	ブルカー・ジャパン	AVANCE NEO	32,000	6,900	7,400	35,200	54,300	70,500	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100265	600MHz NMR測定装置 (taurus) (液体試料専用)	ブルカー・バイオスピン	AVANCE III HD	24,000	2,900	3,100	26,400	20,200	26,200	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100282	600MHz 溶液NMR測定装置	日本電子	JNM=ECA600	48,000	1,600	1,800	52,800	8,100	10,600	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100283	卓上NMR測定装置	Magritek	Spinsolve 60MHz HF ULTRA	48,000	1,000	1,000	52,800	2,800	3,600	先
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100287	核磁気共鳴装置 (NMR)	日本電子	ECZ400S	8,000	900	1,000	8,800	4,100	5,300	薬
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100308	核磁気共鳴装置 (400MHz=A)	日本電子	ECS400	16,000	2,300	2,400	17,600	6,000	7,800	工
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100309	核磁気共鳴装置 (400MHz=C)	日本電子	ECS400	16,000	2,300	2,400	17,600	5,000	6,500	工
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100310	核磁気共鳴装置 (400MHz=S)	日本電子	ECZ400S	16,000	2,000	2,100	17,600	7,100	9,200	工
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100312	核磁気共鳴装置 (400MHz NMR)	日本電子	ECZ400S	16,000	1,100	1,100	17,600	3,600	4,700	農
電磁気分析装置 核磁気共鳴	AP- 100320	核磁気共鳴装置 (400NHz)	日本電子	ECZ400S	8,000	1,800	1,800	8,800	5,200	6,700	水
画像分析装置	AP- 100001	環境制御型走査型原子間力顕微鏡 (AFM)	日本ビーコ	Nanoscope IIIa	24,000	900	900	26,400	3,600	4,600	創
画像分析装置	AP- 100002	共焦点レーザー走査型顕微鏡	オリンパス	FLUOVIEW FV300	16,000	700	700	17,600	1,800	2,400	創
画像分析装置	AP- 100018	高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM=7400F	32,000	2,000	2,000	35,200	6,800	8,800	触
画像分析装置	AP- 100019	低真空走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM=6360LA	32,000	1,300	1,300	35,200	1,600	2,100	触
画像分析装置	AP- 100047	分子間力プローブ顕微鏡	Asylum Research	Molecular Force Probe 3D	128,000	600	600	140,800	1,700	2,200	電
画像分析装置	AP- 100061	電界放射型走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM=6700FT	20,000	1,300	1,400	22,000	1,600	2,000	電
画像分析装置	AP- 100062	走査型プローブ顕微鏡	日本電子	JSPM=4210	192,000	200	200	211,200	300	400	電
画像分析装置	AP- 100063	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	S=3500N	40,000	600	700	44,000	1,900	2,500	電
画像分析装置	AP- 100071	カラー3Dレーザー顕微鏡	キーエンス	VK=9700	8,000	100	100	8,800	1,300	1,700	創
画像分析装置	AP- 100076	分子間力プローブ顕微鏡	アサイラム テクノロジー	MFP=3D=BIO=J	24,000	600	700	26,400	2,800	3,600	創
画像分析装置	AP- 100078	電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM=2100F	32,000	3,500	3,600	35,200	7,700	10,000	触
画像分析装置	AP- 100093	小動物用X線CT装置	日立アロカメディカル	LCT=200	8,000	700	700	8,800	5,000	6,500	遺
画像分析装置	AP- 100094	非侵襲高感度発光・蛍光生体内イメージングシステム (IVIS Spectrum)	キャリバーライフサイエンス	Spectrum=FL=TKHD	16,000	600	600	17,600	7,900	10,200	遺
画像分析装置	AP- 100102	蛍光相関顕微鏡システム	カールツァイス	ConfoCor2	16,000	1,500	1,500	17,600	3,000	3,900	先
画像分析装置	AP- 100114	多光子励起共焦点レーザー走査型多機能顕微鏡システム	オリンパス、スペクトラ=フィジックス	FV300=TP2=SK、MaiTai=HSS=E	64,000	1,900	2,000	70,400	4,800	6,300	電

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
画像分析装置	AP- 100122	電界放射型透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-3200FS	16,000	2,800	2,900	17,600	11,700	15,200	農
画像分析装置	AP- 100159	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X700	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
画像分析装置	AP- 100164	原子間力顕微鏡システム	JPKインスツルメンツ	NanoWizard NW3-01H	16,000	700	700	17,600	2,500	3,200	創
画像分析装置	AP- 100202	バーチャルスライドシステム	浜松ホトニクス	Nano Zoomer 2.0-RS	16,000	500	500	17,600	4,400	5,700	創
画像分析装置	AP- 100221	走査型プローブ顕微鏡	島津製作所	SPM-9600	8,000	100	100	8,800	700	900	地
画像分析装置	AP- 100230	蛍光スキャナー	GEヘルスケア	Typhoon FLA9500BGR	-	100	100	-	1,300	1,700	獣
画像分析装置	AP- 100231	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BIOREVO BZ-9000	-	100	100	-	1,100	1,500	獣
画像分析装置	AP- 100237	オージェ電子分光装置	日本電子	JAMP-9500F	32,000	1,900	2,000	35,200	11,100	14,400	工
画像分析装置	AP- 100239	走査型電子顕微鏡	日本電子	JSM-6510LA	16,000	700	700	17,600	2,900	3,700	工
画像分析装置	AP- 100250	透過型電子顕微鏡	日本電子	JEM-1400plus	8,000	1,200	1,200	8,800	3,400	4,300	獣
画像分析装置	AP- 100251	走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8010	8,000	700	700	8,800	3,100	4,000	獣
画像分析装置	AP- 100253	超高分解能走査型電子顕微鏡	日立ハイテクノロジーズ	SU8230	24,000	2,500	2,500	26,400	6,400	8,300	電
画像分析装置	AP- 100273	破壊型トモグラフィ装置	-	-	-	-	-	-	-	-	理
画像分析装置	AP- 100280	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X800	8,000	100	300	8,800	1,400	1,800	水
画像分析装置	AP- 100292	オールインワン蛍光顕微鏡	キーエンス	BZ-X710	8,000	200	200	8,800	800	1,000	医
画像分析装置	AP- 100311	AI画像解析システム AIVIA	DRVision Technologies	AIVIA 3D解析パッケージ	8,000	400	400	8,800	600	800	電
画像取得装置	AP- 100148	収差補正走査型透過電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM200F	40,000	4,400	4,500	44,000	33,400	43,400	電
画像取得装置	AP- 100333	量子・電子制御ナノマテリアル顕微物性測定装置	日本電子	JEM-ARM200F NEOARM	32,000	4,400	4,600	35,200	23,300	30,300	工
成膜・加工装置	AP- 100042	集束イオンビーム加工観察装置	日立	FB-2100	20,000	2,500	2,500	22,000	6,600	8,600	電
成膜・加工装置	AP- 100095	イオンビームスパッタ装置	アルバック	IBS-6000S	12,000	1,800	1,800	13,200	2,800	3,700	電
成膜・加工装置	AP- 100096	イオンミリング装置	アルバック	IBE-6000S	12,000	1,400	1,400	13,200	2,100	2,700	電
成膜・加工装置	AP- 100177	ロータリーミクロトーム	サーモフィッシャーサイエンティフィック	HM325	8,000	300	300	8,800	500	600	創
成膜・加工装置	AP- 100209	集束イオンビーム加工観察装置	日本電子	JEM-9320FIB	-	2,100	2,200	-	6,900	8,900	工
成膜・加工装置	AP- 100270	クロスセクションポリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	32,000	600	600	35,200	1,500	2,000	工
成膜・加工装置	AP- 100271	イオンスライサー(薄膜試料作製装置)	日本電子	EM-09100IS	32,000	600	600	35,200	700	900	工
成膜・加工装置	AP- 100295	ジェントルミル(低エネルギーイオンミリング装置)	TECHNOORG LINDA	IV-8	32,000	2,500	2,500	35,200	2,700	3,500	工
成膜・加工装置	AP- 100315	クロスセクションポリッシャ(CP)	日本電子	SM-09010	16,000	500	500	17,600	1,300	1,700	工
成膜・加工装置	AP- 100316	クライオクロスセクションポリッシャ(CCP)	日本電子	IB-19520CCP	16,000	700	700	17,600	2,500	3,300	工
成膜・加工装置	AP- 100327	精密イオンミリングシステム	Gatan	PIPS II model 695	32,000	1,500	1,500	35,200	1,800	2,300	電
成膜・加工装置	AP- 100330	ガラスインプリント装置	芝浦機械	GMP-415V	32,000	2,100	2,100	35,200	6,600	8,500	電
表面分析・形態観測用装置	AP- 100130	形状測定レーザー顕微鏡システム	キーエンス	VK-X200	8,000	600	600	8,800	2,200	2,800	創
表面分析・形態観測用装置	AP- 100243	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-6500F	32,000	2,400	2,500	35,200	6,100	7,900	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100244	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	2,300	2,400	35,200	6,200	8,000	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100245	フィールドエミッション電子プローブマイクロアナライザ(FE-EPMA)	日本電子	JXA-8530F	32,000	3,600	3,700	35,200	12,000	15,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100246	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)	日本電子	JIB-4601F	32,000	3,900	3,900	35,200	7,900	10,300	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100247	複合ビーム加工観察装置(FIB-SEM)EDS・EBSDオプション	日本電子	JED-2300(EDS)、IB-Z10053T3DEBS(EBSD)	-	400	400	-	1,100	1,500	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100268	透過電子顕微鏡(TEM)	日本電子	JEM-2010	32,000	1,200	1,200	35,200	2,400	3,000	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100294	ショットキー電界放出形走査電子顕微鏡(FE-SEM)	日本電子	JSM-7200F	8,000	2,100	2,200	8,800	4,900	6,400	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100313	原子間力顕微鏡(AFM)	日立ハイテク	SPA-400	8,000	300	300	8,800	1,300	1,600	工
表面分析・形態観測用装置	AP- 100314	共焦点レーザー走査型顕微鏡(LSCM)	レーザーテック	1LM21D	8,000	200	200	8,800	1,100	1,400	工
バイオ関連分析装置	AP- 100004	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSCanto	24,000	1,200	1,200	26,400	3,200	4,100	創
バイオ関連分析装置	AP- 100005	DNAシーケンサー	ベックマン・コールター	CEQ8000	24,000	200	200	26,400	1,200	1,600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100006	クライオスタット	ライカ	CM 3050S	8,000	200	200	8,800	800	1,000	創
バイオ関連分析装置	AP- 100007	超遠心分離機	ベックマン・コールター	L-80XP	8,000	400	400	8,800	1,500	2,000	創

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
バイオ関連分析装置	AP- 100064	リアルタイム定量PCRシステム	アジレント・テクノロジー	Mx3005P-S	20,000	100	100	22,000	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100073	卓上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSAN	24,000	1,200	1,300	26,400	5,800	7,600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100092	ジェネティックアナライザ	ライフテクノロジーズ	ABI PRISM 3100 Avant	16,000	1,100	1,100	17,600	3,200	4,100	遺
バイオ関連分析装置	AP- 100099	モレキュラーイメージャー(化学発光検出)	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	ChemIDoc MP	8,000	100	100	8,800	600	800	創
バイオ関連分析装置	AP- 100104	高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1	24,000	1,500	1,500	26,400	3,100	4,000	電
バイオ関連分析装置	AP- 100105	全反射蛍光顕微鏡・リアルタイム共焦点顕微鏡	ニコン	Ti-E、EM-CCD	24,000	700	700	26,400	1,000	1,300	電
バイオ関連分析装置	AP- 100106	多色蛍光タイムラプス顕微鏡	ニコン	Ti-E	24,000	400	400	26,400	700	900	電
バイオ関連分析装置	AP- 100115	ABI PRISM 3100 DNA sequencer	ライフテクノロジーズ	ABI PRISM 3100 Avant	32,000	1,900	1,900	35,200	4,000	5,100	先
バイオ関連分析装置	AP- 100123	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSAria II	24,000	1,700	1,800	26,400	10,400	13,500	遺
バイオ関連分析装置	AP- 100125	高圧凍結装置	ライカマイクロシステムズ	EM HPM100	16,000	500	500	17,600	3,100	4,000	創
バイオ関連分析装置	AP- 100126	凍結置换装置	ライカマイクロシステムズ	EM AFS2	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	創
バイオ関連分析装置	AP- 100127	ウルトラミクロトーム	ライカマイクロシステムズ	EM UC7i	16,000	400	400	17,600	1,300	1,700	創
バイオ関連分析装置	AP- 100138	全反射倒立顕微鏡	ニコン、日本ローパー	TE2000E-特型、Cascade650	16,000	400	400	17,600	1,300	1,600	先
バイオ関連分析装置	AP- 100155	微量高速冷却遠心機	トミー精工	MX-307	8,000	300	300	8,800	400	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100156	ダイレクトヒート型CO2インキュベーター	アステック	SCA-165DRS	8,000	300	400	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100160	超高速レーザー共焦点顕微鏡	ニコン	A1Rsi	24,000	1,800	1,900	26,400	5,300	6,900	電
バイオ関連分析装置	AP- 100161	卓上セルソーターシステム	ベイバイオサイエンス	JSANデスクトップ DCS-380	16,000	2,200	2,200	17,600	7,200	9,300	創
バイオ関連分析装置	AP- 100162	凍結切片作製装置	サーモフィッシャーサイエンティフィック	クリオスター NX-50 H	8,000	400	400	8,800	900	1,200	創
バイオ関連分析装置	AP- 100163	試料乾燥機	東京理化器械	VOS-201SD ほか	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100165	超純水・純水製造装置	メルク	Milli-Q Integral MT3	8,000	700	700	8,800	1,000	1,300	創
バイオ関連分析装置	AP- 100166	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP- 100167	サーマルサイクラー	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	T100	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP- 100168	タッチパネル式高性能ゲル撮影装置	アトー	WSE-5200A-CP	8,000	300	300	8,800	400	500	創
バイオ関連分析装置	AP- 100169	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド ラボラトリーズ	CFX96	8,000	300	300	8,800	800	1,000	創
バイオ関連分析装置	AP- 100170	全自動ハイスループット電気泳動システム	アジレント・テクノロジー	テーブステーション4200	8,000	300	300	8,800	800	1,100	創
バイオ関連分析装置	AP- 100173	CO2インキュベーター	パナソニックヘルスケア	MCO-20A IC-PJ	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100175	バイオクリーンベンチ	パナソニックヘルスケア	MCV-B131F-PJ	8,000	300	300	8,800	500	600	創
バイオ関連分析装置	AP- 100192	高速液体クロマトグラフィー	GEヘルスケア	ÅKTA explorer 100	24,000	300	300	26,400	1,500	1,900	先
バイオ関連分析装置	AP- 100197	フローサイトメーター	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,100	2,700	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100198	フローサイトメーター(オートローダー付)	ベクトン・ディッキンソン	FACS Verse 2レーザー6カラー	16,000	800	800	17,600	2,400	3,100	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100208	セルソーター	ベクトン・ディッキンソン	FACSAria II	16,000	2,200	2,200	17,600	5,500	7,100	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100211	薬物動態・薬効評価装置	ウォータース	ACQUITY UPLC、Xevo TQ-S	16,000	2,300	2,400	17,600	8,300	10,800	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100212	フローサイトメーター	ベックマン・コールター	6 COLORS／2 LASER	8,000	400	400	8,800	1,800	2,300	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100213	セルソーター	ソニー	SH-800	16,000	500	500	17,600	3,300	4,200	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100214	表面プラズモン共鳴解析装置	GEヘルスケア	Biacore T200	16,000	1,100	1,200	17,600	5,400	7,000	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100216	等温滴定型熱量計	マルバーン	Microcal Auto-iTC200	8,000	700	700	8,800	4,500	5,900	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100217	示差走査型熱量計	マルバーン	MicroCal VP-Capillary DSC	8,000	200	200	8,800	3,100	4,100	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100218	創薬支援自動化スクリーニング装置	和光	HORNET-HTS(R)	16,000	4,600	4,700	17,600	11,100	14,400	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100220	マルチプレートリーダー	パーキンエルマー	EnSpire	8,000	200	300	8,800	900	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100224	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX96 Touch	4,000	100	100	4,400	600	800	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100225	リアルタイムPCR解析システム	バイオ・ラッド	CFX384 Touch	4,000	100	100	4,400	700	900	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100226	液体クロマトグラフィー	バイオ・ラッド	NGCquest	8,000	300	400	8,800	800	1,100	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100228	次世代シーケンサー	ライフテクノロジーズ	Ion Proton	128,000	100	200	140,800	3,300	4,300	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100229	表面プラズモン共鳴測定装置	GEヘルスケア	Biacore X100	128,000	200	200	140,800	1,600	2,100	獣

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
バイオ関連分析装置	AP- 100248	組織切片作成システム	大和光機工業	CR-502	-	100	100	-	300	400	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100252	マルチプレックスアッセイ装置	ルミネックス	Luminex200	16,000	200	200	17,600	1,200	1,500	獣
バイオ関連分析装置	AP- 100258	超解像顕微鏡	ニコン	N-SIM	24,000	3,000	3,000	26,400	4,100	5,300	電
バイオ関連分析装置	AP- 100284	共焦点レーザー顕微鏡	カールツァイス	LSM980	24,000	2,000	2,000	26,400	4,000	5,200	理
バイオ関連分析装置	AP- 100293	高速多光子共焦点レーザー顕微鏡	ニコン	A1 R MP	24,000	3,100	3,100	26,400	8,600	11,100	電
バイオ関連分析装置	AP- 100297	光学顕微鏡カメラシステム	カールツァイス	Axiophot、Axiocam 705 color	8,000	100	100	8,800	1,300	1,600	理
バイオ関連分析装置	AP- 100305	クライオ透過型電子顕微鏡 (Glacios クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Glacios	192,000	4,700	4,700	211,200	16,700	21,600	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100306	クライオ透過型電子顕微鏡 (Krios G4 クライオTEM)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Krios G4	192,000	12,000	12,000	211,200	57,500	74,700	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100307	試料急速凍結装置 (Vitrobotシステム)	サーモフィッシャーサイエンティフィック	Vitrobot Mark IV	24,000	500	500	26,400	2,300	2,900	薬
バイオ関連分析装置	AP- 100317	マルチモードプレートリーダー	モレキュラーデバイス	SpectraMax iD3	8,000	100	100	8,800	500	700	水
バイオ関連分析装置	AP- 100318	DNAシーケンサー	サーモフィッシャーサイエンティフィック	SeqStudio 8 Flex	24,000	900	900	26,400	3,600	4,600	水
バイオ関連分析装置	AP- 100319	スライドスキャナー装置	オリンパス	VS200、スライドローダー	8,000	100	100	8,800	1,800	2,400	医
バイオ関連分析装置	AP- 100322	化学発光・蛍光・可視光イメージング装置	アトー	WSE-6270LuminoGraph II EM	2,000	100	100	2,200	600	700	水
バイオ関連分析装置・画像分析装置	AP- 100219	ハイコンテンツイメージングシステム	パーキンエルマー	Operetta	24,000	700	800	26,400	3,500	4,600	薬
専用測定装置	AP- 100021	吸着測定装置	ユアサイオニクス	Autosorb 6AG	32,000	900	1,000	35,200	3,300	4,300	触
専用測定装置	AP- 100053	ファイバー光学動的分散光度計	大塚電子	FDLS-3000	24,000	1,400	1,400	26,400	3,100	4,000	創
専用測定装置	AP- 100055	同位体顕微鏡システム	-	-	192,000	9,700	9,700	211,200	49,500	64,300	創
専用測定装置	AP- 100081	磁気特性測定装置 (MPMS)	カンタム・デザイン	MPMS-XL50JS	32,000	2,100	2,100	35,200	7,100	9,200	電
専用測定装置	AP- 100082	物理特性測定装置 (PPMS)	カンタム・デザイン	PPMS-9LIS	32,000	3,500	3,600	35,200	9,500	12,300	電
専用測定装置	AP- 100087	ソーラシミュレータ	ワコム電創	WXS-156S-L2、AM1.5GMM	24,000	1,200	1,300	26,400	4,600	5,900	電
専用測定装置	AP- 100124	次世代同位体顕微鏡システム	カメカ	IMS-1280-HR	192,000	9,100	9,400	211,200	49,200	63,900	創
専用測定装置	AP- 100133	多重極限高磁場 (19/17T) 測定装置	クライオジェニックリミテッド	19T-52-H3	8,000	900	1,000	8,800	2,300	3,000	理
専用測定装置	AP- 100179	複合量子ビーム超高压電子顕微鏡	日本電子	JEM-ARM1300	28,000	4,300	4,400	30,800	7,100	9,200	工
専用測定装置	AP- 100181	糖鎖自動前処理装置	システム・インストルメンツ	SweetBlot 4号機	40,000	800	900	44,000	3,900	5,100	先
専用測定装置	AP- 100182	糖鎖自動前処理装置	システム・インストルメンツ	SweetBlot 7号機	32,000	800	900	35,200	3,300	4,200	先
専用測定装置	AP- 100188	磁気特性測定装置 (MPMS)	カンタム・デザイン	MPMS-5S	8,000	500	800	8,800	1,300	1,700	理
専用測定装置	AP- 100193	湿度制御機能付き熱重量分析装置	リガク	Thermo plus EVO II TG8120 HUM-1F	32,000	100	200	35,200	1,100	1,400	先
専用測定装置	AP- 100195	粘弾性測定システム	ティー・エイ・インストルメント	ARES-G2 ほか	16,000	700	700	17,600	2,600	3,400	先
専用測定装置	AP- 100196	接触角計	協和界面科学	DropMaster300	8,000	100	100	8,800	300	400	先
専用測定装置	AP- 100203	磁気特性測定装置 (MPMS3)	カンタム・デザイン	MPMS3	8,000	500	600	8,800	2,200	2,900	理
専用測定装置	AP- 100204	物性特性測定装置 (PPMS-9T)	カンタム・デザイン	PPMS-9T	8,000	500	700	8,800	1,000	1,300	理
専用測定装置	AP- 100205	物性特性測定装置 (PPMS-14T)	カンタム・デザイン	PPMS-14T	8,000	700	900	8,800	5,600	7,200	理
専用測定装置	AP- 100206	光交流法比熱測定装置	アドバンス理工	ACC-VL1M	8,000	400	500	8,800	1,500	2,000	理
専用測定装置	AP- 100242	ガスクロマトグラフ同位体比質量分析計 (アミノ酸の安定窒素同位体比測定用)	-	-	128,000	4,700	4,800	140,800	9,000	11,700	低
専用測定装置	AP- 100249	ゲルマニウムγスペクトロメーター	セイコー・イージー&ジー	SEG-EMS	8,000	100	100	8,800	1,600	2,100	獣
専用測定装置	AP- 100267	粒子径分布測定装置	マイクロトラック・ベル	MT3300EX II	32,000	800	800	35,200	1,600	2,100	工
専用測定装置	AP- 100285	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-max	マイクロトラック・ベル	BERSORP-max	16,000	300	300	17,600	1,300	1,700	地
専用測定装置	AP- 100286	高精度比表面積・細孔分布測定装置BERSORP-mini	マイクロトラック・ベル	BERSORP-mini	16,000	100	100	17,600	600	800	地
専用測定装置	AP- 100296	精密万能試験機 (材料力学試験機)	島津製作所	AGX-V	24,000	700	700	26,400	1,600	2,100	先
専用測定装置	AP- 100298	電気的特性評価装置	ズースマイクロテック、アジレント	PM5、4156C	4,000	100	100	4,400	1,300	1,700	量
専用測定装置	AP- 100323	高精度圧力制御システム	理研精機 ほか	微流量吐出型ポンプユニットGMP-97-300-S10 ほか	16,000	100	200	17,600	900	1,200	理
専用測定装置	AP- 100324	輸送現象測定システム	-	-	16,000	100	300	17,600	900	1,200	理
環境試験装置	AP- 100118	環境試験装置	Thermotron	S-8-8200	8,000	400	400	8,800	1,000	1,300	工
環境試験装置	AP- 100278	スペースチャンパー (熱真空試験装置)	菅製作所	AV240-000J	16,000	300	400	17,600	2,900	3,800	工

■設備利用料金（2023.7.1）赤字:新規登録設備

区分	装置番号	設備	メーカー	型式	学内			学外			管理 部局
					初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		初回講習料 (1回当たり)	利用料金(1時間当たり)		
						装置管理部局内	装置管理部局外		公的機関	一般	
分離分析装置	AP- 100235	ガスクロマトグラフィーエレクトロニキャプチャ検出器	島津製作所	GC-2014	16,000	300	300	17,600	700	900	獣
分離分析装置	AP- 100236	加熱気化水銀測定装置	日本インスツルメンツ	MA-3000	16,000	600	600	17,600	1,200	1,500	獣
分離分析装置	AP- 100288	Smart Flash MSシステム	山善	EPCLC-Wprep2XY、MSD-120	16,000	1,000	1,000	17,600	2,600	3,400	薬
分離分析装置	AP- 100289	リサイクル分取システムLC-Forte／R	YMC	LC-Forte／R	40,000	900	900	44,000	1,500	1,900	薬
分離分析装置	AP- 100334	ガスクロマトグラフィーエレクトニキャプチャ検出器(GC／ECD)	島津製作所	GC-8A／ECD	24,000	200	200	26,400	300	400	工
分解・蒸留・分離・濃縮・抽出装置	AP- 100117	マイクロ波試料前処理装置	マイルストーンゼネラル	ETHOS One	40,000	900	900	44,000	1,600	2,000	創
X線照射装置	AP- 100116	X線照射装置	日立パワーソリューションズ	MBR-1520R-4	2,000	1,000	1,000	2,200	2,700	3,500	造
X線照射装置	AP- 100259	放射線治療装置リニアック	パリアン	CLINAC600C	8,000	4,900	4,900	8,800	12,200	15,900	ア
理学研究院附属天文台設置装置 天体望遠鏡	AP- 100136	口径1.6m光学望遠鏡	西村製作所	NAZ-RC1600	8,000	800	800	8,800	31,100	40,400	理
理学研究院附属天文台設置装置 画像分析装置	AP- 100137	口径1.6m光学望遠鏡(マルチスペクトル撮像観測装置使用時)	-	-	24,000	800	800	26,400	33,200	43,100	理